# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP359217220A

PAT-NO: JP359217220A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59217220 A

TITLE: THIN-FILM MAGNETIC HEAD

PUBN-DATE: December 7, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

AMEMORI, KAZUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

FUJITSU LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58091754

APPL-DATE: May 25, 1983

INT-CL (IPC): G11B005/30;G11B005/12;G11B005/28.

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To stabilize magnetic anisotropy and improve frequency characteristics and writing/reading performance by providing dummy magnetic electrodes among plural magnetic pole elements.

CONSTITUTION: An MR head 7b is provided with the dummy magnetic poles 42a and

42b among tip parts of magnetic pole elements 12a∼13c (12c; not shown).

Gaps (d) between the dummy magnetic poles 42a and 32b, and magnetic pole

elements 12a∼12c are set extremely small, and facing parts (c) are formed

narrowly so that magnetic flux converges. A shield layer 13a is formed on a

substrate 11 firstly and an insulating layer 14a is then formed. For example,

"Permalloy" is vapor-deposited on the insulating layer to

12/29/2002, EAST Version: 1.03.0007

form element patterns
22a and 22b, and a dummy pattern 42a. Then, an insulating
layer 14b is formed
thereupon to form element patterns 32a and 32b and a dummy
pattern 62a, and the
dummy patterns 52a and 62a are coupled together to form the
dummy electrode
42a.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

#### (19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

### ⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—217220

Int. Cl.<sup>3</sup>
 G 11 B 5/30
 5/12

.5/28

識別記号 101 庁内整理番号 7426—5D 7426—5D

6647-5D

❸公開 昭和59年(1984)12月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

#### 69薄膜磁気ヘッド

20特

額 昭58-91754

20出

頭 昭58(1983)5月25日

仰発 明 者 雨森和彦

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

#### 明細管

#### 1.発明の名称

薄膜磁気ヘッド

#### 2.特許請求の範囲

複数チャンネルを有する薄膜磁気へッドであって、各チャンネル間に少なくとも1階のダミー磁 極を設けることを特徴とする薄膜磁気へッド。

#### 3.発明の詳細な説明

### (a)発明の技術分野

本発明は、磁気テープ装置等の配像装置に用い られる脚膜磁気ヘッドに係り、特に周波数特性を 高めることができる離膜磁気ヘッドに関す。

#### (b)技術の背景

近来、コンピュータ周辺装置等として各種低気装置が開発。実用化されているが、これらの装置の磁気記憶媒体として、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム等が用いられ、データの背込み、 読取りには各種の磁気ヘッドが使用されている。

磁気装置はデータ量の増大及びコンピュータの 高速化に対応して、磁気ヘッドの磁気特性を向上 させることが製鹸されている。

#### (c)従来技術と問題点

以下従来方法について第1図〜第4図を参照して説明する。第1図は本発明が適用される磁気テープ装置を例示する斜視図、第2図はMRヘッドを一部破断して示す斜視図、第3図は従来方法を示す平面図、第4図は第3図の一部破断して示す断面図である。

第1図に示すように、磁気テープ装置 1 は前面上部にリール台 2 に設けられた軸 3 a , 3 b 及びカートリッジ 3 に納められたリール 2 a とリール 2 b が装着されている。リール 2 a にはテープ 1 0 が巻かれており、リール 2 b は巻取りリールである。

リール台2の中央下部に図示していない磁気へッドを有するリードライト部6が配置され、下方にコラム部8が設けられている。

また磁気テープ装置1の上部に制御パネル↓a が配置されている。

このような構成を有するので、リール2aから

引き出された磁気テープ 1 0 は装置内を所定方向に流れる空気圧によってコラム部 7 内の図中右側を通り、リードライト部 6 の図示していない磁気へッド 7 によって銃取り、 普込みが行われ、送りローラ 9 に送られてコラム部 8 内の図中左側を通ってリール 2 b に巻き取られる。

こゝにおいて磁気ヘッドについて、相互バイアス方式の磁気振抗効果ヘッド(以下MRヘッドという)を例に説明する。

第2図はMRヘッド7aを一部破断して示しており、基板11上にコ字形状に形成された磁気素子12aの先端部前面を磁気テープ10が矢印方向に走行する。

即ち、第3図に示すように、MRヘッド7aは 拡板11に例えばパーマロイ等を蒸着して複数 (ここでは3チャンネル)の磁極素子12a~12 c は所定のトラック幅り、トラックピッチp に合せて配置されている。

第4図はMRヘッド7aの磁気素子12a, 1

2 b の先婚部の断面を示しており、例えばセラミックの基板 l l 上に、鉄ーニッケル合金のシールド層 l 3 a を施し、その上の厚き数100 オングストロームの石英をスパックした絶録度 l 4 a ~ l 4 c の間に 2 層のパーマロイの素子パターン 2 2 a . 2 2 b . 3 2 a . 3 2 b が形成され、更にシールド層 l 3 b が施されている。

第3図の俄極業子12a~12cは矢印A方向 が容易軸の低気異方性を持つように、俄場内蒸着 等により形成されており、特に先嫡邸aに要求さ れる磁気特性を向上させている。

このような構成を育するので、第3図中2点額 線で示す位置を磁気テープ10が図面に垂直方向 に移動することにより、低気ヘッド7aによって データが読み取られる。

しかしながら、磁気装置1はデータ量の増大及びコンピュータの高速化に対応して、読取り性能の高いMRへッド7 a が必要となり、このため一層周波数特性を改善することが要請されているが、 従来方法ではこれに対応できないという問題があ

る。

また一般的に離膜磁気ヘッドとして、同様に磁 気特性を改善する必要性があり、例えば書込み磁 気ヘッドにおいては高い書込み性能が要請されて いる。

#### は発明の目的

本発明の目的は、上記の問題を解決する為のもので、磁気異方性を一層安定させて周波数特性を 高めることができる薄膜磁気へッドを提供するに ある。

#### (e) 発明の構成

本発明は、複数チャンネルの各チャンネル間に 少なくとも1層のダミー磁極を設けることを特徴 とする脚膜低気ヘッドであり、かくすることによ り目的を遠成することができる。

#### (1)発明の実施例

以下本発明の一実施例を第5図及び第6図(a)~(h)を参照して税明する。第5図は本発明による実施例を示す平面図、第6図(a)~(h)は第4図の磁極素子形成工程を示す工程図である。全図を通じて

同一符号は同一対象物を示す。

従来例と同様に3チャンネルの場合を例に説明すると、第5図に示すようにMRヘッド7bは、 破極素子12a~12c(軽極素子12cは図示 していない)の先端部の夫々の間に、グミー低極 42a、42bが設けられている。

グミー磁機42a、42bと磁極素子12a~ 12cの間隙 d は微小に設定され、対向部には磁 束が築中するように幅狭く形成されている。

第6図的に示すように、磁極業子12a,12bは紫子パターン22a,22bと紫子パターン32a,32bで構成され、ダミー磁極42a,42bは夫々パーマロイ暦のダミーパターン52a,52bとダミーパターン62a,62bの2階を対向面で連結して構成されている。

グミー磁極 4 2 a 、 4 2 b の形成方法を第 6 図 (a) ~ (h) によって簡単の為にダミー磁機を 1 個として 説明すると、まず第 6 図 (a) において基板 1 1 にシールド暦 1 3 a が形成され、次に第 6 図 (a) において結縁暦 1 4 a が形成される。第 6 図 (c) におい

て絶縁層 1 4 a の上に、例えばパーマロイを蒸着 して業子パターン 2 2 a , 2 2 b 及びダミーパタ - ン 5 2 a が形成される。

これに第6図(d) において絶縁層14 d が形成され、第6図(e) においてダミーバターン52 a の部分の絶縁層14 d に孔15を明けて絶縁層14 d を除去する。

第6図(f)において素子パターン32a.32b 及びダミーパクーン62aが形成されると、ダミーパターン52a.62aは結合されてダミー砒 板42aとなる。

第6図(6) において絶縁層14cを形成し、更に 第6図(h) においてシールド層13bを施すことに よって工程は完了し、磁気素子12a.12bお よダミー磁極42aが形成される。

このような構成を有するので、磁気業子12a. 12bの形状による反供界を少なくすることができ、従って磁気異方性が安定し読取りの周波数特性が改善されて、高周波領域での出力を増大することができる。

第1図は本発明が適用される磁気テープ装置を例示する斜視図、第2図はMRへッドを一部破断して示す斜視図、第3図は従来方法を示す平面図、第4図は第3図の一部破断して示す断面図、第5図は本発明による実施例を示す平面図、第6図(a)~(h)は第5図のダミー磁帳形成工程を示す工程図である。

図において、1は磁気テープ装置、7a, 7b は低気ヘッド、10は低気テープ、11は基板、 12a~12cは磁橋業子、13a, 13bはシ ールド暦、14a~14cは絶縁暦、22a, 2 2b, 32a, 32bは素子パターン、42a, 42bはダミー低極、52a, 52b, 62a, 62bはダミーパターンを示す。

代理人 弁理士 松崗宏四郎

このように磁極素子 1 2 a ~ 1 2 b の間に夕 i 一磁極 4 2 a . 4 2 b を設けることによって M R ヘッド 7 b の磁気特性を改善することができる。

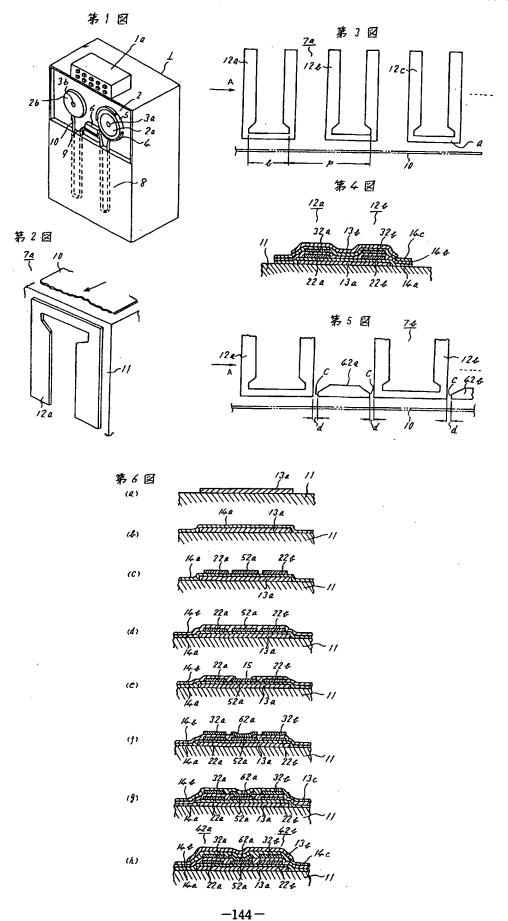
上記例は相互バイアス方式のMRへッドの例について説明したが、他の薄膜磁気へッドに一般的に適用して間様の効果が得られる。即ち、書込み磁気へッドの場合には、磁気異方性が安定することにより記録密度を高めることができ、また書込み特性を改善することができる。

また何れの場合にもデータの転送速度の高速化 の対応に寄与できるという効果がある。

#### (8)発明の効果

以上説明したように本発明によれば、複数の磁 極業子の間にグミー磁極を設けることにより、磁 気異方性を安定させることができるので、周波数 特性が改善され、書込み、読取り性能を高めることができ、また記録密度を高めることが可能であ るばかりでなく、データの転送速度の高速化の対 応に寄与できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明



12/29/2002, EAST Version: 1.03.0007